

原子間力顕微鏡



原子間力顕微鏡
(株) SII テクノロジー
SPI3800

平成9年度導入 工業材料の評価機器整備事業
(寄贈：東北電化工業株式会社)

【主な用途・仕様】

金属、半導体、高分子、生体試料などの微少部表面形状観察

- ・ 最大測定データ：1,024×1,024 データ
- ・ 最小分解能：面内 0.2nm、垂直 0.01nm
- ・ 最大走査範囲：80×80(μm)

【担当部署】 化学材料表面技術部：化学表面グループ

【設備使用の項目・使用料】 原子間力顕微鏡

【受託試験の項目・手数料】 原子間力顕微鏡像